(9) 日本国特許庁 (JP)

砂特許出願公開

砂公開特許公報(A)

昭58-19081

(1) Int. Cl.³ H 04 N 5/30 H 01 L 27/14 H 04 N 1/02 識別記号

庁内整理番号 6940-5C 6819-5F 7334-5C ③公開 昭和58年(1983)2月3日発明の数 4

審査請求 未請求

(全 9 頁)

砂高密度電荷結合素子撮像アレイ

②特 願 昭57-121972

②出 願 昭57(1982)7月13日

優先権主張 ②1981年7月20日③米国(US) ⑤)285250

②発明者 ナラヤン・ケイ・カデコディ

アメリカ合衆国カリフオルニア 州トランス・ハリソン・アベニ ユー5051

⑦発 明 者 アブドーエル・フアター・エイ・イブラヒム

アメリカ合衆国カリフオルニア

州パロス・パーデス・イーステ イツ・ビア・ピカポステ4016

砂発 明 者 ロランド・ジェイ・ハンデイ

アメリカ合衆国カリフオルニア州ノースリツジ・パソ・ロブル

ズ8611

⑪出 願 人 ゼロツクス・コーポレーション

アメリカ合衆国ニユーヨーノ州 ロチエスター・ゼロツクス・ス クエアー(番地なし)

⑩代 理 人 弁理士 浅村皓 外4名

最終頁に続く

明 椰 拼

1. 雅明の名称

高密度電荷結合素子組像アレイ

2.特許論果の範囲

(1) 1個の集積極路チップ上に形成され、印加された光情報を検出する第1列の光検知器

(90)と、前記第1列の光検知器に平行であって前記第1列の光検知器とは分析して前記集機図路チップ上に形成された第2列の光検知器

(94)とを含み、前記第2列の光検知器

(34)は前記第1列の個々の光検知器の約半分の長さだけ前記第1列の光検知器からずれており、それによって前記第1列の光検知器における光検知器の中間に印加された光情報を前記第2列の光検知器が検出し、前記第1列と第2列の光検知器は2個の線形光検知器アレイから成ることを特徴とする。1個の集積回路チップ上に形成された資金値積荷結合器子版像アレイ。

(2) 1個の集積回路チップ上に形成され、印加された光情報に応じて電荷を前記チップの基板

内に発生させることによりデータピットの形で 1 進査行の前記印加された光情報を検出する第1列 の光検知器(30)と、前記向じ集権回路チップ 上に形成され、前記第1列の光検知器(90)と 平行であって前記第1列の光検知器(90)から 約1走査行分だけ離れている第2列の光検知器 (94)とを含み、前記第2列の光検知器(94) は前記第1列の光検知器の中心間の中間に来るよ うに前記第1の列の光検知器(90)からずれて おり、それによって前記第1歿の光検知器の中間 点に印加された光竹製に応じて置荷を前記チップ の基板内に発生させることによりデータピットの 形で1定数行の前記印加された光情報を検出し、 前記第1列と第2列の光検知器は2個の輸形光検 「知器アレイから成り、ラスタ走査方式で同じ行の 情報を引続き走夜することを特徴とする行走夜を くり返して含まれている情報を検出するのに用い られる1個の集積回路チップ上に形成された政策 | 在 和 荷 枯 合 条 子 姫 像 ア レ イ 。

(3) 3個の集積回路チップ上に形成され、印

(4) 第1列と第2列の光検知器と、第1、第 2、第3、第4、第5の審積レジスタとを1個の 集積回路チップ上に含んで形成された高密度配荷 結合案子操像アレイ(58)であって、前記第1 列の光検知器(60)は印制された光情報を検出 し、前記第2列の光検知器(62)は前記第1列 の光検知器に精接して接触しており、前記第1列 の假々の光検知器の約半分の長さだけ前記第1列

- 3 -

タ(72)に受信された交互の中間点のピットの 光質報を受信して審積し、前記第5の審積レジスタ (76)は前記第1の審積レジスタ(74)に 機接していて、前記第1の光検知器(80)に より検出されて報荷情報に変換され前記ピットに よりジスタ(72)に受信された残りのピットの 光質を受信して蓄積することを特徴とする。 報の集積回路チップ上に形成された商幣度電荷 合業子程像アレイ。

3.発明の詳細な説明

本発明は比較的小さいシリコン基板上にCCDセンサを互い進いに分離配置した高解像度、高密度のイメージセンサに関するものであり、4個の種形構造のレジスタアレイを用いて走査情報を表わす1個のパルス列を発生し、高解像度構像を可能にするものある。

画像走査装置はある媒体から他の媒体に情報を 変換するのに用いられる。例えば文書走査の場合 には、文書情報が文相の印刷物から電気信号に変 換されて、他の概器に送信されたり、情報が処理

の光検知器からずれており、それによって前記部 1列の光検知器における光検知器の中間点に印加 された光崎組を前記第2列の光検知器が検出し、 前記第1列と第2列の光検知器は2個の線形光検 知器アレイから成り、前記第1の菩積レジスタ (72)は前記第1列の光検知器(60)に農怒 していて、前記第1列の光検知器(60)により 検出されて電荷情報に変換されたピットの光情報 を受信して容額し、前記第2の蓄額レジスタ (68)は前記第2列の光検知器(62)に機接 していて、前記第2列の光検知器(62)により 校出されて電荷貨程に変換された交互のピットの 光精報を受信して蓄積し、前記第3の蓄積レジス タ(70)は前記第2の答稿レジスタ(68)に 類接していて、前記節2列の光検知器により検出 されて低荷筒報に変換された残りのピットの光情 報を受信して蓄積し、前配第4の蓄積レジスタ (74)は前記第1の蓄積レジスタ(72)に関 接し、前記第1列の光検知器(60)により検出 されて電荷情報に変換され前記第1の蓄積レジス

- 4 -

されたり、電子記憶されたりする。

昭荷転送技術を用いる電荷結合業子(CCD) は画象走査装置に用いられる最近の技術の1つで ある。CCDの光検知器に光が当ると、案子がこ の情報を検出して電気信号に変換して次の使用に 似りる。 1 チップの大きさが縦機数分の 1 インチ (B BB × B B B) であるよく知られた英稿回路構造 はCCDイメージセンサの構造には適さない。も し光学系がなけれは、CCDイメージセンサの幅 は走査される文盘と同じくらいの格でなければな らず、また適当な分解能を達成するには文書から 千分の数インチ(約100μm前後)以内に設置 しなければならない。このような大きい素子の製 遊歩図りは非常に低いだろうから、このような素 子はきわめて高値になろう。したがってもっと小 さいCCD素子が使われてきたが、付随した欠点 がある。同じ対象行を読むのに数個の小さいCC Dイメージセンサを用いるときに、光検知器アレ イの資を光学的に又は機械的にオーバラップさせ る。そうしないと走査文包上に狭い空白部が生す

る。そのうえ、文書幅を走査するのに複雑な光学 系を用いなければならない。

本発明によれば、1個の集積回路チップ上に2個の線形光検知器アレイを有する路路度のCCDイメージセンサアレイを実装して、股像走査を置に用いる。光検知器を2列に分割し互いにすらりて配置し、それらが転送ゲートによって4個のシフトレジスタに送られてる。中国蓄積のためのレジスタが含まれて

- 7 -

が合成されて出力パルス列が入力された光情報を表わすようになろう。これらの回路はサペて第1 図の回路に示すように同一の集務回路チップに実 数することができよう。

第2a 図は第1図と似ているが大きく異なる C C D イメージセンサを示す。1個の C C D 集積回 おり、別々の光検知器から発生した個号が指定のシフトレジスタに進むことができるようになっている。これらのシフトレジスタの出力は合成されて走査情報を扱わす1個の出力パルス列を発生する。 以下本発明の実施例につき、図面を参照して詳難に説明する。

- 8 -

第1回で説明したと同様に、CCD28と文型 等とは走査の際に相対的に移動する。ここでは説明のために文田画像が上方に移動し、CCD28 静止しているものとする。 t O時に走査される第 1行目の情報が列32の光検出器に現われる。この光質組を得る手段は任意のものを用いることが できる。即ち反射光学系、透過光学系又は C C D への直接投影を用いることができる。このとき又はその前に、 C C D 2 8 に密紙されていたすべての他の情報がクリアされているかあるいは以後無視さる。 t O 時に第1 走査行の情報が列3 2 の光検知器により検出される。その行のデータを右からたへと見ると、光検知器32a はその行の第1 ピットのデータを検出し、光検知器32b はその行の第3ピットのデータを検出する。

1 . .

次の走変行のデータに移る、即ち列32の光検 知器により走査される位置に次の走査行のデータ が移動する前に、即ちt 1時に、列32の光検知 器により検出されて智稿された情報が転送ゲート 36により著稿レジスタ38に転送される。これ してシスク38は光検知器32の下に蓄稿され るべく用いられる情報を蓄積したことになる。こ の時点で列32の光検知器は第1走査行を持つ ことになる。

t 2 時に第 2 行自の走査データが列3 2 により

-11-

周被のシフト信号を加えられて蓄積した信号を出 力する。こうして2個のシフトレジスタの内容が 出力され、同じ集積回路チップ又は次の外部回路 で結合されて即ち多重化されて1個のパルス列と なる。

到30、32の光検知器が前述のように順次所 望の行をすべて競んで、走変、シフト、転送とい う手順がくり返される。もし例えば各行の検知器 が3000個のCCD検知器から成るならば、1 インチ当り6000点すなわら6000個のデー タピクセルを読むことができる。縮小光学系を用 いれば他の解像度となる。

第2a 図の智積レジスタ 3 8 は 1 列の検知器と同じものに光遮蔽を施したものでよい。この領域ではシフトレジスタ 4 2 、 4 4 と違って水平にシフトする必要はない。

2個の線形光センサアレイが同じ画像の際接部 分(又は近接部分)をサンプリングして、データ の蓄積の必要性を吸小にして1行の走査線を再構 成することができるうに、一般に2個の線形光セ 校出され、第1行目の走査データが列3〇に到達している。列32は第2行目の走査データの情報を設む。列30は列32の光検知器の間の情報を設んでいる。即ち第2ピットと第4ピットの情報が失々光検知器30aと30bによって設まれる。光検知器32aと32bは夫々第2走査行のデータから第1ピットと第3ピットを認んでいる。

t3時に、次の走査行のデータがCCDイメージセンサの前に来る前に、レジスタ38の内容が転送ゲート40を軽由してシフトレジスタ44に転送される。列32の光検知器の内容は転送される。列30の光検知器の内容は転送が一ト34を軽由して新積レジスタ38に転送される。この時間にでシフトレジスタ44は第1走査行のデータのうち奇数ピットのデータを含む。

t 4 時に次の行のデータが列 3 0 、 3 2 の光検 知器の前に来る。シフトレジスタ 4 2 、 4 4 は高

- 12-

ンサアレイはお互いに密接して配置される。同じ 大きくして、データ苦積を不変にすることは可能 である。それには光学系により同一画像を2個に 分解し、各アレイに1個ずつ結像させ、各光セン サに同じ行の画像質報を読ませるようにする。し かしこの技術では、光学系に対して精確にピーム 分割都品を配置することが必要となり、且つ理想 的に同一の画像を2個に分削して発生することの できるレンズが必要となる。したがって2個の線 形光センサアレイを隣接させて光学系では1個の 画像だけを発生させ、高価なビーム分割部品をな くした方がはるかに有利である。またレンズの酉 配形成能力に厳密さをあまり要求されないので、 コストの安いレンスを使うことができる点も利点 である。

各光検知器の光検出額域である個々の光検知器のアパーチャ即ち窓は走査系に合うように選択された重直と水平のデータサンプリングピッチに依 なして好ましい形状にする。これらの関係を第2

b 図に示す。実効的な水平サンプリングピッチ Sx は両光センサアレイ30と32の同時サンプ リングを考慮して、第21回の水平方向のピクセ ルの中心間の実効距離である。重萌サンプリング ピッチSyは鋸像面の臍接走査行間の中心間距離 である。正確に光センサアレイを隣接させた場合、 第26 図に示すように2個の光センサアレイの中 心は垂直方向に離れている。 パラメータ S x と S y は走盗系の基本的な設計住様により典型的に決 められ、光検知器のアパーチャ形状は窓の中心が 水平方面と垂直方面に夫々SxとSyだり実効的 に離れるように選択される。

検知器の係号対難音比を最大にするために、必 要なサンプリングピッチSx とSy によって決ま る制限内で光検知器の面積を最大にすることが一 般的に望ましい。各検知器の窓は第25 圏に示す よに幅w 、窓され の適当な長方形であると仮定す る。すべての光検知器の窓はお互いにほぼ間一の 形をしていると仮定する。例えば、垂直と水平の サンプリング問題を等しくして調像を検出するこ

-15-

好ましい窓の形状比は前の例と異なる。この一般 的な例では、(2)式と(4)式とを合わせると 次の好ましい条件が得られる。

w = 2kh(5) 例えばもし水平サンプリング間隔が垂直サンプリ ング間隔の0、75倍であるように選択されてい

w = 2(0.75)h µ5

(6) $\mathbf{w} = 1.5h$

となるだろう。例えばもし水平サンプリング問題 を9 4 mとすると、垂直サンプリング問題は9/ 75=12μmとなる。

るならば(k … O 、 75)、好ましい形状比は

(2)式によれば霰の幅は18mmで高さは12 μ mとなる。即ち(6)式に示すように Ψ /h = 1、5である。

前述の如く選択されたサンプリング闘闘にした がって窓を中心に置くことは必要ではない。しか しもし窓が中心になかったら、系の垂直と水平の 倍半を変えることが必要になる。このような恋ん だ光学系を設計するのは難しく、一般に製造する とがしばしば野求される。即ち

Sx = Sy(1)

この条件の下では第25 圏から

Sx - # / 2

(2) Sy = h

であることが切らかである。また典型的な光検知 器の好ましい形状比は

(3) w = 2h

であることも第2b 図から明らかである。

例えば、もし遊像頭のサンプリング問題が10 μm(水平、重直共に)ならば、各光検知器の窓 の高さは10μmで幅は20μmとなる。こうす ることにより遺収された(等しい)サンプリング 中心付近に適当に窓の中心が配置されて、窓の面 荀が最大になる。

もっと一般的には、もしサンプリング問題が正 確に等しくなくて、水平方向のサンプリング間隔 が重盲方向のサンプリング問題のk倍であるなら ば、すなわち

(4) Sx = k Sy

-16-

のも非常に高価になる。好ましい窓の形状比を (5)式のようにすることと、選択されたサンプ リング中心に窓の中心を配置することにより、低 コストの普通の球面光学系を用いることができる のできわめて有利である。

第3回は第2a 図、第2b 図に示した実施例に 改良を加えたものである。第3回では4個の線形 アレイの中に4個のシフトレジスタがある。出力 シストレジスタを2個の代わりに4個用いると、 1個の集積回路チップに実装されるCCD部品の 密度が前のものより遙かに大となり、もっと小型 で高密度のCCD素子となる。

次に、動作を説明すると、10時に第1行目の データが光検知器の列6日に接近する。前述の如 く、イメージセンサ58と走査される文観等とが 相対的に移動する。第3回では第1行目の情報が 下方に相対的に移動していると仮定する。10時 に各光検知器に入射した光の質に応じて各光検知 器の下に銀荷が発生する。列60の光検知器は個 数の光検知器 GOa、GOb を走査して検出し、

- 19 -

を表わす1個の出力パルス列をつくるために、高速のクロックを用いてこれらの信号をシフトして、この1個の集積回路チップ上又は以外の回路に出力することができる。列60と62の光検知器の前に次の行のデータが到途し、すべての行のデータが走査されてレジスタ74、76、68、70から流出される迄このサイクルが続く。

この C C D アレイの典型的な寸法は光検知器の 幅が 1 O μ m で高さが 5 μ m であろう。装置の長 さは約 1 、 2 インチ (3 c m) であろう。

第3回では、装置58をつくるとさに、ずれて配置された光検知器の列60、62の周囲にアルミニュウム又はその他のシールド科を付替さた必の別の位置と大きさを正確に決めるためにシールド材を付替させる。もし製造時にアルビニュウムの領域が不正確であるならば、即ちのであるらば、図の重直方ののであるいとが1個又は2個以上の集積回路CCDチップ上で起こったならば、一方の列に入りし

レジスタフ4に転送される。このことが列60の 光検知器に沿って交互に行われ、光検知器60an から発生してレジスタフ2に審積されていたデータピットがシフトレジスタフ6に転送され、光検 知器60bnから発生してレジスタフ2に審積され ていたデータピットがシフトレジスタフ4に転送 される迄続けられる。前述の如くこれらは第1行 目の走査データのうち偶数ピットである。

- 20 -

これらの信号を合成して1行の走査画像データ

た情報変調された光の髭が他方に入射する光の髭よりも多くなるであろう。このように入射光が不平等になると2列の光検知器から読出される信号が異なり、例えば文器から実際に反射した光の相対的な傷を表わさないことになってしまう。

新4図に示した実施例はこの問題を解決するものである。2列の光検知器を離して、その個に反射なる。2列の光検知器を形成することによりな引力に位置決めする必要性が少ったののの別の別の別の別のである。94がアルミニにかりのおその他の適当なが規定される。するとの別の光検知器の別ではいる。92に別のの別の光検知器の別では、東原の別途に際の別で、不過明な別のCCDチップとになる。4別ののCCDチップとになるの別ののでは、知識を1列分おおっていることになる。

しかし2列の光検知器間に不透明な層を加えると、余分の苔積レジスタを必要とする。もし不透明固が光検知器アレイに投影される又は入射する

1 走流行のデータの規定幅であるならば、光検知器の列9 0 から列9 4 に進む走流行のデータの時間開が増す。例え余分の蓄積度があっても、この C C D イメージセンサは製造工程の能力を上げなければならないので高価になる。

- 23 -

第4尺の光検知器の典型的な可能は幅10μm で高さが5μmであり、不透明材料でできている 列92の高さも5μmである。

以上、本発明は特定の実施例について説明されたが当業者は本発明の真の精神と範囲から逸脱することなく極々の変更を行い、均等物に代替し得ることは明らかであろう。

4.図面の簡単な説明

第1図は従来の機像系で用いられている典型的

104に、番荷レジスを表わりを表わりを表わりを表わりを表わりを表わりを表わりを表もしてのです。このでは、104には、

次の時間 t 4 時に、第2番積レジスタ108に 蓄機されている第1走査行から検出された転送 交互にシスタ110、112に転送ない る。即ち90aから90an迄1個を送れた。 の内がシフトレジスタ112に光検知器の内が シフトレジスタ110に転送される。阿様に、 t 5 時に、光検知器94の下の電荷は転送ゲート

-24-

なCCDイメージセンサの概略図、第2a 図は木 発明の原理による撮像系で用いられるCCDイメ ージセンサの一実施例の概略図、第2b 図は第2b a 図の一部の拡大図であって、似々の光検知のの 歌の好ましい形状を示す第3 図は本発のの距のに したがって機像系で用いられるCCDの更に他の がって機像系で用いられるCCDの更に他の がって機像系で用いられるCCDの更に他の がって機像系である。

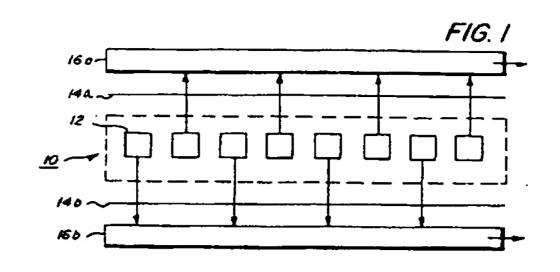
符号の説明

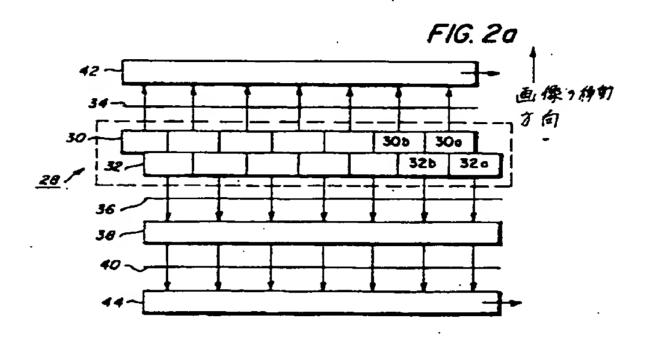
28.58.88 -- CCD

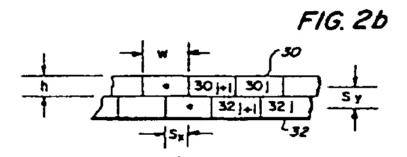
30.32,60.62.90.94…光検知器の列

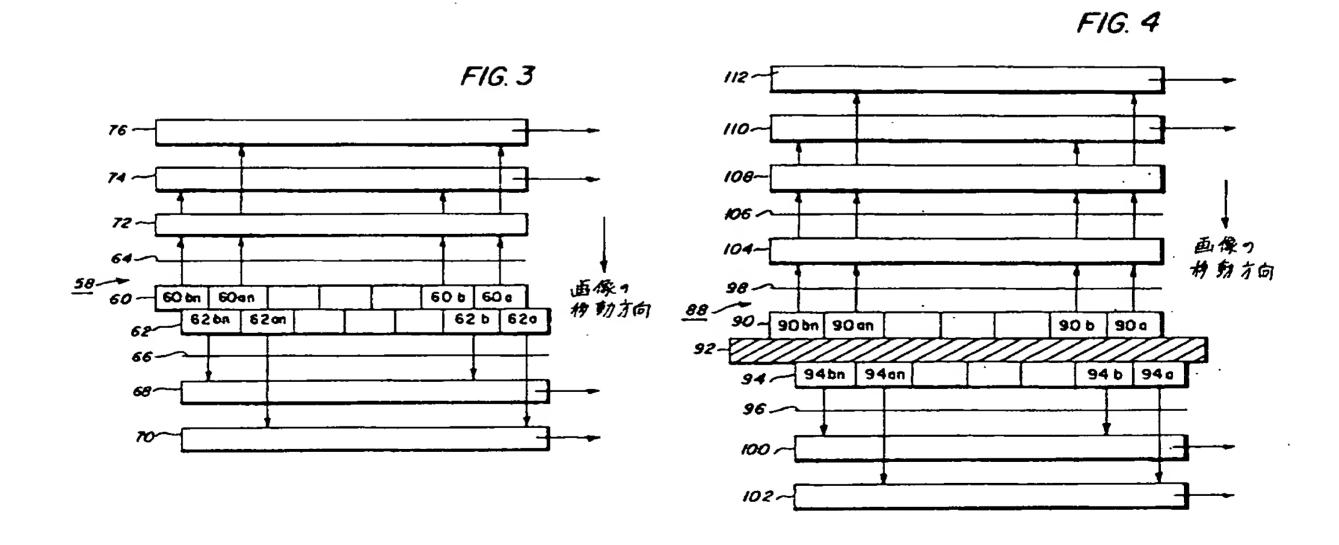
38.72.104.108… 密積レジスタ 42.44.68.70.74.76.100. 102.110.112…シフトレジスタ

代理人 线 村 略 外 4 名









第1頁の続き

優先権主張 Ø1981年7月20日 ③米国(US)

3)284770

②1981年7月20日③米国(US)

30284742

砂発 明 者 ジャグディッシュ・シー・タン

ドン

アメリカ合衆国ニユーヨーク州 フエアーポート・ロツクアウト

・ビュー・ロード31

⑦発 明 者 ジエームス・シー・ストツフエ

ル

アメリカ合衆国ニューョーク州 ロチエスター・カウンスル・ロ ツク・アペニユー368

砂発 明 者 ネッド・ジエイ・シーチマン

アメリカ合衆国ニユーョーク州 ペンフィールド・ジヤクソン・ ロード1934